PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-250071

(43) Date of publication of application: 27.09.1996

(51)Int.CI.

H01J 61/52 G03F 7/20 H01J 5/50

(21)Application number: 07-054104

(71)Applicant: USHIO INC

(22)Date of filing:

14.03.1995

(72)Inventor: SHIMA TOSHIYUKI

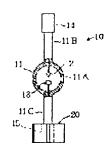
MORIMOTO SHINKICHI

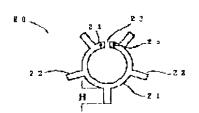
(54) LAMP AND LIGHT SOURCE DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a lamp which decreases rate of light shaded by a base without causing crack damage or the like on a seal tube part when the lamp is arranged to be lighted in a converging mirror, by mounting a fin, extended parallelly to an optical axis of the converging mirror, in a base in an opening side of the converging mirror.

CONSTITUTION: A fin member 20 is mounted on a base 15 of a discharge lamp 10. The member 20 is constituted by a base holding part 21 and a plurality of sheets of fins 22, to be integrally formed of metal material of aluminum, copper, etc., having high heat conductivity. The fin 22 has a large contact area with cooling air, to provide a high radiating effect. Accordingly, when the lamp, mounting the member 20 in the base 15, is lighted by arranging the base 15 so as to be positioned in an opening side of a converging mirror, a temperature of the base 15 and a seal tube part 11C can be sufficiently decreased, to eliminate damages in the seal tube part 11C. Emitting light from a lamp emitting part and reflecting light from the converging mirror are mostly condensed without being interrupted by the fin 22.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.06.1998

[Date of sending the examiner's decision of

13.02.2001

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-250071

(43)公開日 平成8年(1996)9月27日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FI			甚	術表示管	狮
HO1J 61/52	5 0 1		H01J 6	1/52	В			
G03F 7/20			G 0 3 F	7/20	5 0 1			
HO1J 5/50			H 0 1 J	5/50 G				
			審査請求	未請求	請求項の数3	OL	(全 6 貞	〔〕
(21)出願番号	特顧平7-54104		(71)出願人	000102212 ウシオ電機株式会社				
(22)出顧日	平成7年(1995)3月14日			東京都市	千代田区大手町 : ごル19階	2丁目6	番1号 「	朝
			(72)発明者	鳴 利之 兵庫県姫路市別所町佐土1194番地 ウシオ 電機株式会社内				
			(72)発明者	森木 真吉 兵庫県姫路市別所町佐土1194番地 ウシオ 電機株式会社内				
			(74)代理人	弁理士	大井 正彦			

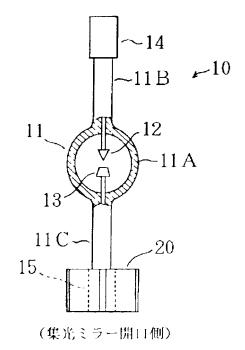
(54) 【発明の名称】 ランプおよび光源装置

(57)【要約】

【目的】 集光ミラー内に配置して点灯したときに、集光ミラーの開口側に位置する封止管部にクラックなどを発生させることがなく、集光ミラーの開口側の口仓によって應られる光の割合が小さいランプを提供すること。被照射物への照射光量を低下させることなく、ランプから出射される光を効率よく被照射物へ照射することができる光源装置を提供すること。

【構成】 本発明のランフ10は、集光ミシー内に配置されるシンプであって、集光ミシーの開口側の口全15に、当該集光ミンーの光軸と平行に伸びるフィンを有するフィン部材20が設けられていることを特徴とする。本発明の光源装置は、集光ミシーと、集光ミシー内に配置されたフェフと、当該フンプを冷却するための冷却手段とを備えてなり、この光源装置を構成するフェフが、本発明のフェフジあることを特徴とする

(集光ミラー頂部側)



【特許請求の範囲】

【請求項1】 集売ドラー内に配置されるケンパであっ Τ.

前記集光 ラー・の聞口側の口全に 当該集充ミスーの光 軸と手行に伸びってったを育すってもい部状の取り付け られていることを特徴とするファブ。

【請卜項!】 集光 一小一内に配置されるシェングであっ

前記集光。一一つ開口側の口全に、当該集光して一つ光 軸と生行に伸びるフェンが形成されていることを特徴と「10」 十名 1101

【請も填き】 集光・シーさ、当該集光とシー内に配置 されたってプセ、当該いって浄冷却するために、集光ミ ラーの開口側から頂部側に向かって、あるいは、集光ミ ラーの頂部側から開口側に向かって、前記シングの軸方 向とほぼ平行に流れる治却風を発生させる治却手段しを 備えてなり、

前記(): プロは、請求項1又は請求項と記載の「こったであ ることを特徴とする光源装置。

【発明で詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はフレブおよび行ごでも備 えた光源装置に関する。

[0002]

【従来の技術】例えば液晶ハネルの製造工程において、 当該ハネルの周辺露光用光源として、楕円集光ニケー と、この楕円集光ミラー内に配置されたショートアーク 型の放電ランプとを備えた光源装置が知られている。

【0003】図1は、このような光源装置の要部である 光源部を示け説明[針であり、1は楕円集先ミシー、2は 30 放電ランプである。この光源装置を構成する放電ランプ 24、発光空間を形成する版出部3およびこれに続く封 止管部4、ちよりなるバルンを有し、このバルブの両端 には口金6、7が設けられている。

【0004】放電コンプ2日、楕円集光・ラーエの光軸 に沿って配置され、この放電フレブ2からの放射光は、 楕円集光ミュー 1431 ひミューやレンスなどの光学系

(図示省略) を給て被照射智に原射される。

【0005】この光源装置には同わしない治却ファニが 設けられており、この洛却ファンによって発生する洛却(40) 風は、例えば、楕円集先ミン--1で頂部側がご開口側に 向かって流れ(治却風の流れ方向を矢印で示す)、これ により。楕円集光。ツー1ペ放電ランフリが治却され

[0006]

【菊明が解決しようりする課題】しかしながら、土記の ような光滑装置の使用時(牧竜ランプ点灯時)にはい で、楕円集光ミラーの開け側に位置する放電 コンプのロ ⑥(ぽ 1における口金で)は200~2500程度まで 基温としてりに伴って、職校する封正管部(日本)にはじた50~り、この光源装置を構成するというが、本を明さっている

5封正管部5)の温度も2.5 O〜400℃程度に達す。 5 そして 封正管部がこのような温度まで昇温する。 5、「1該月正管部に埋設されている給電接続用のモリブ デン語の酸化反応が起こり、酸化反応に伴うモリブ デン **治の体積膨脹によって対止管部にフェックが生し。これ** こより、放電ファンのベル「緑破損」(しょう)という 問題がある。このような問題は、特に、500W以上の 大田りつ、アを用いる場合に顕著し立る。

【0007】上記のよう深問題に対して、治却ファーに よど帝却風の送風量を増加させることにより冷却効果を 高め、楕円集業・十一開口側に位置すら口令によび討乱 管部の温度を低手させることが考えられる。しかしなが ら、冷却効果を高めることにより、放電リンプの*に*ルブ 全体の温度が低下してしまい、当該・シブの原田部内に 封大されている発光物質(何えば木銀) 対応会に基格さ せることができなくなる、という新たな問題を生しる。

【00008】また、楕円集光ミコー開口側に位置する放 電のこでの口金として、途中にははて使用されている口 金よりも大きなものを用いることによって、空気(奋却) - 風) しの接触面積を拡張して当該口全からの放熱効果を 高めることも考えられる。しかしながら、大きな自全を 用いる場合には、放電アンプからの放射光や楕円集光ミ zーからが見射光のうち、当該自宅によって應られる光 の割合が大きらなって、被照射物へ照射される光量(照 度) が低圧してしまう、という新たな問題を生しる。

【0009】本発明は以上のような事情に基いてなされ たものである。本発明の第1の目的は、集光ミコー内に 配置して点灯したときに、集光ミケーの開口側に位置す る封正管部にフィックなどの損傷を発生させることがな ス、上かも、集光ミヤーの開口側の口全によって進られ る光の割合が小さいう。プを提供することにある。本発 明の第2の目的は、このようなフェブを光準装置に組み 込むことにより、被照射物への照射光量を低下させるこ したく、コンプが印出射される光を効率よく被照射物へ 照針することができる光源装置を提供することにある。

[0010]

【課題を解析するための手段】本発明のランフは「集光」 (1) 一内に配置される エンプであって、前記集光 コー で開口側の口奈に、当該集光ミケーの胎軸と半行に伸び |るフィンを有するフィー部材が取り付けられていること を特徴とする。また、本発明のいにつない、集光 1994年内 に配置されると、これであって、前記集先して一の間口側 では余に、内談集光 ニーの 光軸と楽れに伸びる こえご が形式されていることを特徴をする。お発明の光源装置。 は、集光 ニート、当該集光ミノ 内に配置されたフェ けり、当談コンプを治却するために、集光 1 /~ の開口 側がに預部側に同かって、あるには、集光 ノーン頂部 側がた開口側に刺がって、前記してマを軸を向りはます。 行に言れる帝却風を発生させる否規手段とを備えてな

であることを特徴とする

[0011]

【作用】

(1) 本発明のフンプを構成するフィンは、空気(合却 無)との接触面積が大きいので複熱効果が高い。ほっ て、本発明のフンプを集光・フー内に配置して原理した とさに、集光ミスーの閉口側に位置する口を約1.75月止 管部に温度を主分に他下させることができ、当該財正管 部においてクラックなどの損傷を発生させない。また、 本発明のコンプを構成するフィンは、集光ミラーの影軸 10 と平行に伸びているので、シンプ発光部からの放射光や 集光ミアーからの反射光の始がはフィンによって悪られることなく集光され、光の利用幸は俗ど低下しない。

【0011】(2) 本発明の光源装置を構成する。シフロフィにに、治却手段がもの治却風を接触させることにより、集光、シーの開口側に位置する前記ランツの口金および封止管部の温度を十分に低下させることができ、当該封止管部にケラックなどの損傷を発生させない。また、ランプ発光部がもの放射光や集光ミラーがもの反射光の殆どは、フィンによって進られることなく利用されるので、被照射物への照射光量は殆ど低下しない。

[0013]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明するが、 本発明の範囲は、これのによって限定されるものではない。

【0014】 < 本範期のシンプト図2は、本発期のシンフの一例を示す説明図である。本実施例の放電 シンプ 011、発光空間を形成する時出部11Aおよびこれに続く封止管部11B、11Cよりなるベルブ11を有し、ハルブ11の時出部11A内において除極12および時 30極13か対向配置され、ハルブ11の両端に口至14、15か設けられて構成されるショートアール型のシンプである。この放電ランプ10の口全15には、フィン部村20か取り付けられており、この点が本実施例のシンプの特徴とするところである。

【0015】図3(イ)および(ロ)は、それぞれ、フィン部材20分示す等面図および側面図である。このフィン部材20は、四管車の口室保持部21と、この口金保持部21の中径方向に労出するよう形成されたら校のフィン22とにより構成され、これらはアルーニウム、銅などの熱心學学の高い金属材料によって一体的に形成されている。

【0016】フィン部村20支構成する日を保持部21 の高さ1.4日至15の高さ(ランフ軸方司)おけて上 さ)の0.5倍~1.5信とされる。日金保持部21の 高さ1.5~日至15の高さの0.5倍よりすぎい場合に は一等気(治対極)との接触面積を確保することができ す。十分な核熱効果が得されない。また、この高さ1.5 日金15の高さの1.5より大きい場合には、集ぎミス 一均につこフを配置して直打したしまに、「1.7毫光記 50 からの放射光や集光ミソーからの反射光が、このフィン 22によって連られやすくなって光の利用率が低下す る

【0017】また。フィン22の等出長さHは自治15 の経の0、当信~1、可信とされる。フィ、22の突出 長さ日か、自治15のほの0、当信よりするの場合に は一空気(冷却風)との接触面積を確保することができ ず。十分な放熱効果が得られない。また。この突出長さ 日が、自治15の径の1、5倍より大きい場合には、集 光ミソー内にフンプが配置して専打したときに、フンプ を光部からの検射光や集光にフーからの反射光が、この フィン22によって無くれやす。なって光の利用主が低 下する。

【0018】フォン部村20を構成するフィン22の内原は1~5mmとされる。フィ、22の内原が1mmより小さい場合には、当該フィン22への熱保尊性が悪くなり、十分な放熱効果が得られない。また、この内原が5mmより大さい場合には、集光ミラー内にランフを配置して点打したとさに、ラング発光部からの放射光や集光ミフーからの反射光が、このフィン22によって進られやすくなって光の利用率が低下する。

【0019】23は、口金保持部21の外周面から内周面に達するソリットであり、このフリット23は、口金保持部21の高さ1カ向に伸びるよう形成されている。 24、25は、それぞれ、スリット23をはさんで対向するよう形成された治具装着用の小穴である。

【0020】このフィ、総村20は、以上のような構成であり、小次24,25に治具を差し込んでユリット23を開口させることによってフィン総村20が拡開する。そして、フリット23による開口を介して、フィン総材20を日金15に装着して治具を取り外すと、開口したスリット23が関しようとする復元力によって、日金保持部21の内周面が日至15の外周面を押圧し、これにより、フンブ10の日金15にフィン部村20が取り付けられる。

【0021】なお、口全保持部21の内周面と、口至15の外周面とが接触していない場合には、これら両面の隙間にデリースを充地することが好ましい。これによって、口至15からでは、部村20~で熱伝導性が向上し、口至15の治却効果を高めることができる。

【00世2】上記のです。部村20世有中のフィン22日、空気(冷却風)との接触面積が大きいので放熱効果が高い。逆一下、このです。部村20売日金15に取り付けてなる。15時間のマニッを、当該日金15が集えらい、当該日金15計算は高まりに配置してよりに大きまることができ、当該封止管部110におしてをフックなどの損傷を発生させることはない。また、本実施例のフニッを、集ま、フーの発輔に沿って配置することにより、フィー20の触げる方向が集業・フーの発輔

に一致するので、ランプ発光部からの放射光や集光ミナーからの反射光の始ビは、フィン22によって進られることなり集光されるにめ、元の利用をは始む低下しない。

【00世の】なお、本を明において、自全保持部から発出するフェーの投放は特に限定されらものではなり、何くば、 $(14-(4)) \sim (-1)$ に定力ように、自枚、4枚、5枚、8枚のフィンによりフィン部材が構成されていてもよい。また、フィンの理解も特に限定されるものではない。

【0024】本産門のユニアは、集モミノー内に配置されてその開口側に位置する口金に、五歳集光とジーの光軸と平行に伸びもフィンが一体的に形成されていておよい。口全自体にフィンが形成されている場合には、フィン部材を口金に取り付ける操作やブリースの充填操作などが不要になり、しかも、口金とフィンとが一体的に形成されているので、熱依尊のロスがなく、更に効率よく口金温度を低半させることができる。

【0026】・本発明の先額装置。次に、本発明の光額 装置について説明する。[45は、本発明の光額装置で) - 20 例を示す説明団である。[45によいて、30はランプへ ウス、40はランプペウン30時に収納された精円集光 ミン一、50は楕円集光・ラー40内にその光軸に右っ て配置された放電ラニア、60はフィン部材、70は管 気吸引口、81割よび82は一対のコールドミラー、8 3はインテブレータレンスなどを備えた光字コニットで ある。

【0026】楕円集光:ツー40は、内面に紫外軽反射 層がコートされた凹面反射鏡であり、楕円集光:ツー4 のの開口の大きさは、放電シンプ50の大きさなとによるのっても異なるが、例えば150~200mmとされる。

【0027】楕円集光ミラー40内に配置されている放電ランプ50は、図2に示した放電ラミフ10と同様の構成を有するミュートアーク型の放電コンプであり、51はバルブの販出部、52および53はハルブの封止管部、54および55は、ハルブの両端に設けられた自全である。この放電ラミア50を構成する自全55には、図3に全したフィン部村20と同様の構成を有するフィン部村60が取り付けられている。

【0028】空気吸引は10日シェブルウス30の壁面 40に設けられ、このウェブルウス30の無額に配置された 吸込式の名却ファン(図示名略)に接続されている。こ の名気吸引は70からフェブルウス30円の空気が排出 されることにより、楕円集光、ラー40円におれて、そ に頂部側がに開け側に向かって流れる電力風が発生する (ユニア・ウス30円における管却風の高れ方向全矢田 でおす)

【0029】 仁実施例の光源装置の使用時(校第7)17 50の点引時)において、校第71750分での放射に は、楕円集光と15-40を発であるいは直接によって手 50 ミシー81に到準し、当該コールドミシー81に反射され、光学ユニット83およびコールドミシー82を経て、ランプパウス30の照射窓31から被照射物8に照射される

6

【00000】おお姉何の光源装置によれば、フィー部材 60の有する「インに、治却ファ、により発生する治却 風を接触させることによって、放電シンプ50の日本5 5分よび月出資部50の温度を十分に低下させしてとが でき、当該月出資部50にカッシケなどの損傷を発生さ せず、ラ、ブ考高に至るよび安定的に使用することがで きる。また、アンブ発光部からの放射光や集光。フーか らの反射光の始とは、フィ、によって進られることなど 光学エニット80に到達するので、被照射物8-3の照射 光量は低手しない。

【0031】・ 実験例 円45に示したような構成を有する 本発明の光源装置を製造した。この光源装置の具体的構成は以下のとおりである。

【0032】 (イ) ランプハウス (30) の大きさは 高さ560mm、幅360mm、奥行400mm、内容 積が80、640cm* である。

[ロ] 楕円集光 [シー (40) の開口の大きさ (存) は 200 mmである。

【小】放電学: プ (5.0) は、図2に示したようなショートアーク型の超高圧速銀炉: ブであって、コンプ人力が8.0 0 W、バルブの長さか4.5 mm、バルブの外径が3.0 mmであり、楕円集光ミソーの開口側に位置する口金(5.5) にはフィン部材(6.0) が取り付けられている。このフィ、部材はアルミニウム製であり、フィン部材の口金保持部は、その高さが2.0 mm、内径が1.3.9 mm、内厚が2.5 mmであり、口金保持部から等出する5枚のフィンは、その内厚が2 mm、突出長さが6 mmである。

(:-) 空気吸引11 (7.0) かずの排気量、すなわず、希 却ファ: による治知風の送風量は毎利 1 m³ に設定し た。

【0.0.3.3】上記の洗練装置について、給却ファンを動作させると共に放電シンプを点灯し、点灯を開始してから3.0.6 お満気における日金(5.6)の表面温度を測定したとこと 1.0.3 につから、また、ラ、フハウァの無射館(3.1)がら 4 mm離間したところに肥度計を配置して肥度を測定したところ 1.7.9.0 mW。 ϵ m ϵ で あった。更に、日金(5.6)に取り付けるフェン部材を、図 4 (4) \sim (4) に示したものに変更したことは外は同様にして、日金温度おより振度を測定したところ、日金温度は 1.5.7 で、 原度は 1.0.0 で 1.9.0.0 mW 2.6 m 1.0.0 であった

【0034】・比較実験例、日金(55)にフィン部村を取り付けていない数量ッとつか用いたことは発は、上記の実験例と目様に上て、ロ金温度および態度を測定したところ、日本温度は250℃、時度は1850mW/

cmi であった

【0035】・評価下以上の実験例および比較実験例か も、次のことが理解される

(1) 楕円集光ミラーの開口側に位置する口室にフィン 部材を取り付けることにより、ランプ点灯時における室 該口金の温度をごるりでから1700以下にまご低下さ せることができた。このように、実験例で用いた各でで ン部材は、優れた放熱効果を奏するものである

(2) 前記日全にフィン部村を取り付けることによる順 度の低下氧は2~3%に止まった。このように、フェン 10 部材の有するフェンを、楕円集光さけ一の光軸と紹介さ 伸びるよう構成すれば、光の利用率は殆ど影響を受けな

(3) 楕円集光・ラーの開口側に位置する口金にフィン 部村を取り付けるという簡単な構成によって、封正管部 に埋設されているモリブデン箔の酸化および当該封正管 部のクラックなどが発生せず、放電ランプの耐久性を格 段に向上させることができる。

[0036]

【発明の効果】本発明のランプは、放熱効果に優れたフー20 **オンを有しているので、集光ミシー内に当該サンプを配** 置して点灯したときに、封正管部のクラックなど過熱に 起因するバルブの損傷を生じない。しかも、本発明のデ ンプを構成するフィンは、集光ミラーの光軸と平行に伸 ひているので、ランプ発光部からの放射光や集光ミラー からの反射光の殆どはフィンによって遮られることなく 集光され、先の利用幸は殆ど低下しない。

【0037】本発明の光源装置によれば、シンプ発光部 からの放射光や集光ミラーからの反射光の殆どは、フィ ンによって連られることなく利用されるので、被照射物 への照射で量は冷と低下しない。従って、ランフから出 射される元を助着よく被照射物へ照射することができ 5.

【国面の簡単金説明】

【図1】従来の光源装置の要部を示す説明図である。

【図2】本発明のランプの一例を示す説明図である。

【図3】 フィン部材の一例を示す平面図および側面図で 8.3.

【図4】フィン部材の他の例を示す事面図である。

【図5】本発明の光源装置の一例を定す説明図である。

【符合の説明】

ハルブ 1 1

13 楊極

14, 15 口金

10 放電ランプ

20 フィン部村

2.1 口金保持部 2.3 スリット

30 ラングパウス 3.1

40 楕円隼光ミジー

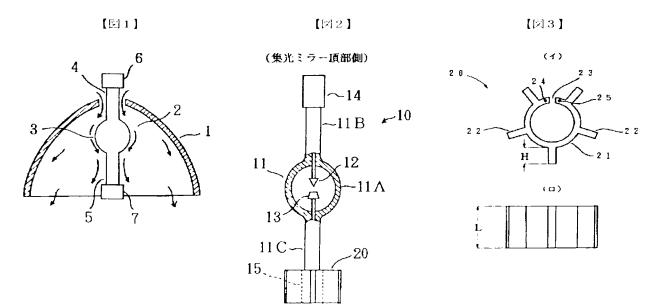
50 放電 パープ 5.1 脏出部

52, 53 封止管部 54, 55 口金

60 フィン部材

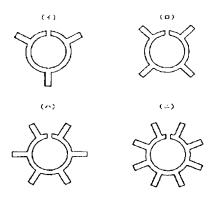
7.0 空気吸引口

81,82 コールドミラー 83 光学ユニット



(集光ミラー開口側)

[[%]4]



[図5]

